

# DIN 58141-5:2011-03 (D)

## Messung von faseroptischen Elementen - Teil 5: Bestimmung der sichtbaren Defekte von Licht- und Bildleitern; Text Deutsch und Englisch

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Bezeichnung des Verfahrens</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Messgeräte und Hilfsmittel</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Beleuchtungssystem</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2 Halterungen</b> .....	<b>5</b>
<b>5.3 Mikroskop</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Vorbehandlung der Probe</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Durchführung der Messung</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Auswertung</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Messbericht</b> .....	<b>6</b>